STAMPER FOR ROTARY RECORDING MEDIUM AND THE MANUFACTURE

Patent Number: JP59193560
Publication date: 1984-11-02

Inventor(s): ARITA KOUICHIROU

Applicant(s): DAICEL KAGAKU KOGYO KK

Application Number: JP19830068920 19830419

Priority Number(s):

IPC Classification: G11B7/24

EC Classification:
Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To obtain easily a stamper having excellent performance by forming successively an information transfer layer consisting of a material having high surface hardness and an intermediate layer consisting of a metal by a vacuum film forming method then forming a backing layer by an electroforming method. CONSTITUTION:An information transfer layer 2 consisting of a material having high surface hardness is formed by a vacuum film forming method on a matrix 1 for duplication and further an information transfer layer and a backing layer 4 are adhered thereto. An intermediate layer 3 playing the role of permitting electroforming of the backing layer is thereafter formed by a vacuum film forming method thereon in the same vacuum vessel. The information transfer layer and the backing layer adhered by the intermediate layer are stripped from the matrix for duplication and a stamper is obtd. Cr. Cr-Co alloy, corundum, TiN, TiC and SiC are used for the information transfer layer and Fe, Ni, Cu and Sn are used for the intermediate layer.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—193560

⑤Int. Cl.³
G 11 B 7/24
// B 29 D 17/00
G 11 B 3/70
11/00

②特

@出

識別記号 庁内整理番号 B 8421-5D 6653-4F 7247-5D 砂公開 昭和59年(1984)11月2日

発明の数 2 . 審査請求 未請求

(全 4 頁)

❷回転記録体用スタンパー及びその製造法

類 昭58-68920

姫路市北新在家一丁目六番二号

7426-5D

の出 願 人 ダイセル化学工業株式会社

堺市鉄砲町1番地

個代 理 人 弁理士 古谷馨

願 昭58(1983) 4 月19日

⑫発 明 者 有田孝一郎

明細 白谷

1 発明の名称

回 転配録体用スタンパー及びその製造 法

2 特許請求の範囲

- 1 接面硬度の高い物質よりなる情報転写層と、パッキング層と、これら二つの層を接着せしめる導電性を有し且つ酸化被膜が出来にくいか、出来ても除去し易い金属よりなる中間層から成り、情報転写層の厚みが 0.05 ~10 µ、中間層の厚みが 0.05 ~ 10 µ、パッキング層の厚みが 0.1 ~ 1.0 粒である回転記録休用スタンバー。
- 2 表面硬度の高い物質がクロム・クロム・コパルト合金・コランダム・窓化チタン・炭化チタン又は炭化珪素であり、パッキング層がニッケル又は銅からなり、中間層の金属が鉄ニッケル・銅又は錫である特許請求の範囲第1項配載の回転記録体用スタンパー。
- 5 レリーフ状の情報を担つた複製母型上に扱

- 4 袋面硬度の高い物質がクロム・クロム・コパルト合金・コランダム・登化チタン・炭化チタン・炭化チタン・炭化チタン・炭化チタンスは炭化珪素であり、パッキング層がニッケル又は銅からなり、中間層の金属が鉄、ニッケル・銅又は鯣である特許請求の範囲第3項記載の回転記録体用スタンパーの製造法。
- 3 発明の詳細な説明

本発明は回転配録体用スタンパー及びその製造法に関し、その目的とする所は情報転写性が すぐれ、且つ寿命の長いスタンパーを容易に得 ることにある。

ブラスチックスの円盤上に敬細な凹凸として

特周昭59-193560 (▲)

だちに行ない、かつ酸化膜除去の前処理を行な うことが望ましい。

かくして本発明によって得られるスタンパーは複製母型上に直接表面硬度の高い情報を立むではないではなるとなく正確に転写されていて、かつとの転写された信号はブラスチックの繰返し成形によっても劣化しにくい。又高硬度の情報転写層とパッキング層は中間層により密着性よく接着されていて剝離するととがない。

以下に本発明を実施例をもつて説明する。 実 施 例

競面研磨した直径 356 転。厚さら220 ガラス 円盤上に Shipley 社のポツ型レツスト A Z 1350 をスピンコーターで 700 Å 厚さに均一にコート し、ピーム径をしぼつた Ar レーザー光により巾 0.8 A・ピンチ 2.5 Aでスパイラル状に感光させた後現像して、深さ 700 Å . 巾 0.8 A・ピッチ 2.5 Aの深を得た。この原盤上 にクロム及びニッケルの二つのターゲットを有

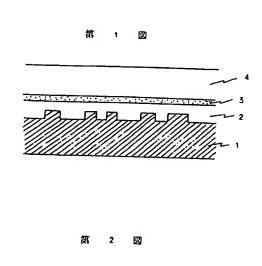
するマグネトロン式スパッタリング装置により、 クロム及びニッケルを順次それぞれ約 1000 Å 原盤上に成膜させた。との際クロムをスパッタ - した後、真空を破るととなくただちにニッケ ルをスパツォーすることにより、クロム暦(情 報転写層)とその上のニッケル層(中間層)と の中間に酸化物層が形成されるととがなく、と の両者は密着性よく積層された。かかるニッケ ル層で表面を覆われた原盤をただちに 1 5 重量 **乡のスルフアミン酸溶液で処理した後、スルフ** アミン酸ニッケル(四水和物) 400 9/2 . 塩化 ニッケル(六水和物) 5 8/L . ほう酸 30 8/L. ピット防止剤 8.5 8/4 からなる電鋼浴に浸漬し、 垂直面に対し 45°の角度を保ちつつ電解ニッケ ルペレツトをいれたアノードポックスに対向し て回転せしめ、50 ℃で227 A-hr 通電せしめて、 電鶴を行なつた。しかる後に原盤より電銷物を 剝離し、原盤の排が反転転写された厚さ 0.5 mm のスタンパーを得た。

かくして得られたスタンパーを直径 327 mm.

厚さ 1.2 皿のポリメチルメタクリレート樹脂のデイスクの射出成形に用い、一万ショットの成形の後、デイスクに転写された排形状を輝腰段差計により調べたところ、約 500 ショット目のデイスクと約一万ショット目のデイスクにおいて、準形状に有意差が認められなかつた。

4 図面の詳細な説明

第1図はレリーフ状複製母型上にスタンパーが形成される状態を示す断面図、第2図は母型から剝離されたスタンパーを示す断面図である。1…複製母型、2…情報転写層、3…中間層、4…パッキング層



出願人代理人 古谷 馨